担持金属触媒研究におけるモデル触媒によるアプローチ

高須 芳雄 松田 好晴

山口大学工学部工業化学科 〒755 宇部市常盤台 2557

(1980 年 12 月 22 日 受理)

An Approach for the Study on Supported Metal Catalysts with Model Catalysts

Yoshio Takasu and Yoshiharu Matsuda

Department of Industrial Chemistry, Faculty of Engineering,
Yamaguchi University, Tokiwadai, Ube 755

(Received December 22, 1980)

An application of model catalysts has been presented as one of the methods for investigating the catalytic properties of supported metal catalysts. The model catalysts can be prepared *in situ* by vacuum evaporation onto an amorphous substrate (film of SiO_2 , Al_2O_3 , or carbon) and studied by such techniques as photoelectron and Auger electron spectroscopy; industrial supported metal catalysts are unsuitable for such techniques using UHV systems. Ensembles prepared in this way offer the possibility of investigating not only the physical properties of particles but also their surface reactivity with simple gases. Apart from the interest in model catalysts, the small metal particles themselves deserve attention; the electronic properties of metal aggregates in size ranges where discrete valence band levels are expected have scarcely been examined. The advantages and application methods of the model catalysts are introduced as well as recent literature on the electronic properties of small metal particles and other approaches for this field.

1. はじめに

電子分光法を中心とする固体表面分析の諸技術は、主として応用物理学サイドで発展して来たものであるが、新手法の導入に意欲的な触媒研究者達も早くよりその技術に注目し、既に多くの成果があげられている。例えば、合金触媒や多元酸化物触媒の表面層の組成が内部組成と同じとは限らない事を AES (Auger Electron Spectroscopy) や XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) で明らかにしたり、吸着種と触媒との相互作用を単結晶を用いて、原子・電子レベルで把握した LEED (Low Energy Electron Diffraction) や UPS (Ultra-Violet Photoelectron Spectroscopy) の数多くの知見等は、従来の手法ではなし得られなかった大きな成果である。こ

の種の研究は量子化学計算も含め今後も継続され、量・質共に一層発展させられるべきものであろう。しかし触媒研究の立場からは、それらはあくまでも触媒作用の“原点”を探る一方法である為、他方でその成果を実用触媒の議論とかみ合わせ得るような“より実用触媒系に近い研究”が必要な事は言うまでもない。その1つに、担持金属触媒という複雑な系への、モデル触媒によるアプローチが最近注目されている。それは、超高真空系内で作成したシリカ (SiO_2) などの薄膜上に、金属を微粒子状に蒸着したものを担持金属触媒とみなし、そのキャタライゼーションを種々の表面分析法により行い、触媒反応性との関係を明らかにしようとする方法論である。本稿ではこの方法論の意義とその周辺を紹介する。さて、担持金属触媒とは、またそれにはどのような問題

が含まれているのであろうか。

2. 表面分析からみた担持金属触媒の諸問題

担持金属触媒は、自動車の廃ガス処理や石油精製をはじめ、多くの化学プロセスに用いられている。それらは、白金、パラジウム、ロジウム等を、シリカ、アルミナ (Al_2O_3)、活性炭 (C)、或いはゼオライト等、表面積が大きく、しかも特有の化学的性質をもった担体の上に微粒子状に分散担持させたものである。担体の種類、分散状態、粒子径等が、反応活性、選択性、寿命等に大きく影響すると言われている。例えば Fig. 1 に示したように、Dartigues ら¹⁾は、Pt/ Al_2O_3 触媒による 2-メチルペンタンの 3-メチルペンタンへの異性化活性は、粒子径が小さい程大であるが、メチルシクロペンタンの水素化分解活性は、粒子径が大きい程大である事を見出している。粒子径と触媒活性に関する研究は他にも興味深い報告があるが^{2)~5)}、未だ統一的、確定的な結論を得るには到っていない。その原因は、実用担持金属触媒表面の複雑性にあると言ってよい。これらの触媒の調製法の典型的なものは、金属の塩の水溶液に担体を浸し、乾燥後分解、還元などを行い作製している。従って、金属微粒子は 3 次元的に分散しており、かつ多孔性担体ゆえに超高真空系に導入し難く、表面不純物のない試料を得る事は至難である。白金の超微粒子に吸着している微量の酸素は、水素還元によっても除去し難いことが報告されている。この様に、実用触媒系には UPS を始め電子分光法を中心とする表面分析法を十分に適用出来得ず、その上 10 Å 以下の粒径観察も容易ではないという、表面のキ

Fig. 1 Contribution of the various mechanisms in (a): isomerization of 2-methylpentane to 3-methylpentane, ○ (percent of cyclic mechanism); (b): hydrogenolysis of methylcyclopentane, ● (percent of selective hydrogenolysis). Catalyst: Pt/ Al_2O_3 .

ャラクタリゼーションを行う上での重大な困難点がある。そこで、触媒表面をより “well defined” し得るものに近づけようとする視点から、モデル触媒が考え出された。

3. 担持金属触媒モデル

この触媒は、蒸着膜或いは平面の SiO_2 , Al_2O_3 , 炭素等の担体上に低速度で金属を蒸着し、初期に生成する島構造を触媒粒子とみなす。原理的に面方位の定まった単結晶面ではない為、種々の制約はあるものの、UPS, AES, XPS, その他が適用出来、しかも 2 次元 (平面) であるので電子顕微鏡観察に極めて有利である。最近実用化された分解能 2 Å の電界放射型走査電子顕微鏡も興味深い、薄膜担体を使用すれば、透過型電顕が容易に適用できる。Table 1 にモデル触媒で明らかにされ得る諸性質を掲げた。この手法による研究では、物理的諸性質をしらべると共に、特にそれらと反応性との相互関係を解明することが重要であり、出来得れば同一装置内にて両測定をするのが望ましい。最近、各種機能を備えた電子分光装置の開発や、試料ガス導入部、エアロックシステム等の改良がめざましく、上述の要求は近い将来不可能ではなくなりつつある。現段階では、モデル触媒の反応性のみを検討したり⁶⁾、或いは次節で述べるように、物理的性質のみが別途に検討されているにすぎない。

4. モデル触媒の物理的諸性質

まず、モデル触媒の電子顕微鏡写真の一例を Fig. 2 に示す⁷⁾。これは超高真空装置内にて雲母板上に、炭素、 SiO_2 , パラジウムを順次蒸着し、その後これを水中に投げ雲母を除去した後、透過型電子顕微鏡にて観察したものである。パラジウム粒子が細かく分散しており、担持金属触媒のモデルとなり得ることを示している。このよ

Table 1 Catalytic characteristics which are able to be examined with the model catalysts

physical properties		reactivity	
parameter	properties	parameter	properties
metal substrate	particle size	adsorption	amount of adsorption
	particle shape	reaction	adsorption state
	size distribution	gas	
	dispersion	temperature	activity
	valence band structure	pressure	selectivity
	inner shell structure		
	work function		

うなアモルファス基板上での金属粒子成長は、実用触媒上の問題とも関連して興味深いものである^{8,9)}。Fig. 3はPd/SiO₂ モデル触媒のUPS スペクトル (He II) である⁷⁾。蒸着量が少ない場合は、フェルミ準位よりかなり下に d-準位が現われており、パラジウム粒子の電子構造が“atomic”であることを示唆している。しかし平均粒径 20~30 Å (スペクトル e) を境にしてそれ以上の粒径の場合にはフェルミ準位のすぐ下にピークが現われ、“metallic”となる。次に、XPSによりPd/C, Pt/C系の価電子帯と 4d_{5/2} 準位の構造を観察した Mason らの結果¹⁰⁾を Fig. 4 に示す。被覆率の増加に伴い価電子帯の半値幅が増大し、かつしきいエネルギーが減少する原因として、彼らは次の3点をあげている。即ち、スピ

ン-軌道相互作用の増加、結晶場による原子的 d-準位の分裂による二重項の生成、それにブリルアンゾーンを通しての原子準位のミッキング等である。また、Au/SiO₂系をXPSによりしらべた Kim ら¹¹⁾は、Fig. 5 に示したスペクトルを得た。粒子サイズの減少に伴うエネルギーのシフトは、結晶場ポテンシャル、緩和エネルギー、それに仕事関数等の差異に起因する“matrix shift”と、価電子帯電子密度の差異に起因する“chemical shift”によると説明している。Fig. 6 は Baetzold¹²⁾ が得た Au/C 系の AES スペクトルである。N_{6,7}VV に対する O₃VV のピーク位置 (ピークの同定は Baetzold と異なる) は最低被覆率のものでは約 4 eV 低エネルギー

Fig. 2 Electron micrographs from Pd particle arrays of three different effective thicknesses on a SiO₂ substrate. From top to bottom: 1.0, 2.0 and 5.0 Å. The deposition temperature of the Pd was 300 K.

Fig. 3 UPS (He II) spectrum from Pd particle arrays on a SiO₂ as a function of increasing particle size. a: clean SiO₂, b: 0.3, c: 0.7, d: 2.0, e: 3.3, f: 6.8, g: 9.8, and h: 14×10^{15} atom/cm² metal coverage.

Fig. 4 Variation of valence band width (FWHM), threshold (low binding energy VB edge), core level binding energy, and valence band centroid (ϵ_d) with Pt or Pd coverage on an amorphous carbon. Bulk values are indicated by arrows. All spectra were recorded on an HP 5950 A ESCA spectrometer using monochromatized AlK α X-rays.

側にシフトしている。このようなエネルギーシフトは上述の XPS の結果と定性的に一致している。又、最近 Apai ら¹³⁾は、EXAFS (Extended X-ray-Absorption Fine Structure) を、Ni/C と Cu/C の両系に適用した。

Fig. 7 と **Fig. 8** に示されているように、微小粒子程最近接原子間距離が縮少し、かつ K-吸収端エネルギーの増加がみられる。彼らは、それは粒子が小さくなるにつれ表面効果が相対的に大きくなり、金属原子がより自由原子的配列をとる為だとしている。

以上紹介して来た如く、モデル触媒の金属微粒子は、かなり小さい場合 (<20 Å)——上述の場合、粒径が測定されていないものも多い——その電子構造は“atomic”であり、しかも基板の影響は大きく、粒径が大きい場合との差異はかなりのものである。従って、触媒反応特性は金属粒子径や担体の種類に依存することが当然考えられるが、今のところその相互関係をモデル触媒で試みたものとしては Hamilton らが初期的知見を報告している

Fig. 5 X-ray photoelectron spectra of Au with calculated thicknesses of 43, 1, 0.5 and 0.2 Å on SiO $_2$. All spectra were recorded on an HP 5950 A ESCA spectrometer using monochromatized AlK α X-rays. The SiO $_2$ sample was grown thermally by heating an Si chip at 1000°C in an O $_2$ furnace.

だけで¹⁴⁾、しかもそれはパラジウム粒子上への亜鉛やニッケルの無電解析出という複雑な系における結果にすぎない。

5. モデル触媒法と関連する重要な分野

金属微粒子の作成および粒子成長の理論的解析は、古くより vacuum evaporation 法により数多く行われて来た。即ち、雲母、金属、酸化物、アルカリハライド等の単結晶面上に金属を真空蒸着する方法である¹⁵⁾。又、希ガス中で金属を蒸発させ、担体のない微粒子をつくる gas evaporation 法^{16,17)}や、極低温での希ガス薄膜上に金属を蒸着し、1原子から数原子で構成される微粒子をつくる matrix isolation 法¹⁸⁾も興味深い。一方、金属微粒子上への CO の吸着をモデル化した。金属カルボニ

Fig. 6 Low-energy Auger transitions for various Au coverages on an amorphous carbon. Measured with glancing gun with 3 eV modulation voltage.

Fig. 7 Cu-Cu nearest-neighbor distance as a function of evaporated coverage on an amorphous carbon (solid line). Relative change in the onset of the K-edge energy as a function of evaporated coverage (dashed line).

ルの UPS 測定——例えば $\text{Rh}_6(\text{CO})_{16}$ と $\text{Rh}(111)/\text{CO}$ のスペクトルの比較¹⁹⁾——や、 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ への $\text{Pt}_3(\text{CO})_{18}$ (N-Et_4)₂ 吸着相の IR 測定は²⁰⁾、金属原子数を厳密に決めることが出来る点で興味深い。更に、結晶形態学的アプローチによる結晶系と粒子サイズを関数とした表面の活性点数の算出法²¹⁾は、触媒反応における表面不均一説を検討する上で重要である。最後に量子化学計算による金属微粒子の電子構造の計算は、今後の研究では欠かすことの出来ぬ情報を提供する。前節に紹介した価電子帯構造についても、一部計算が行われており、実験データとの対比がなされている^{22,23)}。そもそも金属微粒子の電

Fig. 8 Plot of percent decrease in nearest-neighbor interatomic distance vs. the reciprocal average diameter, d , of various-sized Cu and Ni clusters formed on an amorphous carbon. The dashed line extrapolates the $1/d$ dependence to the observed percent contraction for the lowest Cu coverage where clusters are too small to be characterized.

子構造の問題は、古くより金属電子論の立場から興味あるテーマとして提起されていたものである²⁴⁾。

6. おわりに

以上、モデル化した担持金属触媒の考え方とその周辺を紹介したが、物性論的検討が先行し、触媒反応性についての検討が極めて遅れている。それは実験技術上の困難さにもよっているが、化学研究者サイドからのアプローチが少ないことに主因があると思われる。触媒研究の一方方法論として、この種の研究が発展することを期待してやまない。なお、本稿と一部関連したものとして、Anderson²⁵⁾、Takasu²⁶⁾、荒井⁵⁾、およびその他の総説²⁷⁾がある。

文 献

- 1) J. M. Dartigues, A. Chambellan and F. G. Gault, J. Am. Chem. Soc., **98** (1976) 856.
- 2) G. C. Bond, Proc. 4th Internl. Congr. Catalysis, Moscow (1968) p. 266.
- 3) P. H. Otero-Schipper, W. A. Wachter, J. B. Butt, R. L. Burmell and Jr. J. B. Cohen, J. Catalysis, **53** (1978) 414.
- 4) D. J. C. Yates, L. L. Murrell and E. B. Prestridge, J. Catalysis, **57** (1979) 41.
- 5) 荒井弘通, 表面 **17** (1979) 675 and **17** (1979) 746.
- 6) 高須芳雄, 秋丸 勉, 松田好晴, 第 46 回触媒討論会(A), 講演予稿集 (1980) p. 98.

- 7) Y. Takasu, R. Unwin, B. Tesche, A. M. Bradshaw and M. Grunze, *Surface Science*, **77** (1978) 219.
- 8) J. F. Hamilton and P. C. Logel, *Thin Solid Films*, **16** (1973) 49.
- 9) 西山諄行, 荒井正彦, 石川 剛, 日化第 41 春季年会, 講演予稿集 I (1980) p. 494.
- 10) M. G. Mason, L. J. Gerenser and S. T. Lee, *Phys. Rev. Lett.*, **39** (1977) 288.
- 11) K. S. Kim and N. Winograd, *Chem. Phys. Lett.*, **30** (1975) 91.
- 12) R. C. Baetzold, *J. Appl. Phys.*, **47** (1976) 3799.
- 13) G. Apai, J. F. Hamilton, J. Stohr and A. Thompson, *Phys. Rev. Lett.*, **43** (1979) 165.
- 14) J. F. Hamilton and P. C. Logel, *J. Catalysis*, **29** (1973) 253.
- 15) S. Ino, *J. Phys. Soc. Japan*, **21** (1966) 346.
- 16) T. Komoda, *Japan. J. Appl. Phys.*, **7** (1968) 27.
- 17) K. Kimoto and I. Nishida, *J. Phys. Soc. Japan*, **42** (1977) 2071.
- 18) *Proc. Internl. Conf. Matrix Isolation Spectroscopy*, Berlin (1977), in *Ber. Bunsengesell. Phys. Chem.*, **82** (1978) 1.
- 19) H. Conrad, G. Ertl, H. Knözinger, J. Küppers and E. E. Latta, *Chem. Phys. Lett.*, **42** (1976) 115.
- 20) M. Ichikawa, *Chem. Lett.*, **1976**, 335.
- 21) R. van Hardeveld and F. Hartog, *Surface Science*, **15** (1969) 75.
- 22) M. Mason and R. C. Baetzold, *J. Chem. Phys.*, **64** (1976) 271.
- 23) R. C. Baetzold, M. G. Mason and J. F. Hamilton, *J. Chem. Phys.*, **72** (1980) 366.
- 24) K. Kubo, *Comments Solid State Phys.*, **1** (1968) 61.
- 25) J. R. Anderson, "Structure of Metallic Catalysts", Academic Press, N. Y. (1975) p. 244.
- 26) Y. Takasu and A. M. Bradshaw, *Chem. Phys. Solid & Surfaces*, **7** (1978) 59.
- 27) 上田良二他「超微粒子」固体物理別冊特集号, 1975 年, アグネ技術センター.